# ФОРМИРОВАНИЕ ЭТАЛОННЫХ ВОЛНОВЫХ ФРОНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

## Введение

Традиционно расчет оптических элементов формирователей волнового фронта - проводился методами цифровой голографии или методами лучевой оптики[1]. Однако, оптический элемент, созданный голографическим способом, работает в некотором порядке дифракции, что приводит к низкой энергетической эффективности. Лучевой же подход не учитывает эффекта дифракции света в свободном пространстве, что приводит к искаженному формированию требуемого распределения фазы. В данной работе рассматривается итеративный алгоритм для расчета формирователей волновых фронтов, работающий в рамках дифракционной оптики, и, следовательно, свободный от перечисленных недостатков. Этот алгоритм является модификацией известного алгоритма Герчберга-Секстона (ГС), использовавшегося для расчета дифракционных элементов, формирующих заданное распределение интенсивности, - киноформов [2-4]. Результаты численных экспериментов подтвердили эффективность предложенного метода.

Обсуждается, также, модификация алгоритма ГС для расчета амплитудных линз. Приведенные численные результаты демонстрируют хорошую работоспособность таких оптических элементов.

## Алгоритм расчета фазового ДОЭ

Если плоскость наблюдения  $(\xi, \eta)$  расположена в зоне дифракции Френеля, то комплексные амплитуды света в плоскости оптического элемента f(x, y) и в плоскости наблюдения  $F(\xi, \eta)$  связаны преобразованием Френеля:

$$F(\xi,\eta) = \frac{k}{z} \iint_{\Omega} f(x,y) H(x-\xi,y-\eta) dx dy, \qquad (1)$$

где

$$H(x, y) = \exp\left[\frac{ik}{2z}(\chi^2 + \gamma^2)\right]$$

- функция оптического отклика свободного пространства,  $k=2\pi/\lambda$  - волновое число света с длиной волны  $\lambda$ , z - расстояние между плоскостями,  $\Omega$  форма апертуры оптического элемента.

Для расчета фазового формирователя волнового фронта необходимо решить методом последовательных приближений нелинейное интегральное уравнение скалярной дифракции света:

$$\Psi_{0}(\xi,\eta) = \arg \left\{ \iint_{\Omega} A(x,y) e^{i\varphi_{0}(x,y)} \times \\ \times H(x-\xi,y-\eta) dx dy \right\}$$
(2)

где  $\psi_0(\xi,\eta)$  - требуемое распределение фазы в плоскости, находящейся на расстоянии *z* от элемента, A(x,y) - амплитуда освещающего пучка (для плоской волны A(x,y)=1),  $\varphi_0(x,y)$  - искомая фаза.

Алгоритм решения уравнения (2) следующий [5]. Начальное приближение искомой фазы  $\mathcal{O}_{0}(x, y)$ 

выбирается случайным. От функции  $A(x, y)e^{i\varphi_0^{(x,y)}}$ вычисляется преобразование Френеля. Полученная функция  $F_n(\xi, \eta)$ , где *n* - номер итерации, заменяется на функцию  $F'_n(\xi, \eta)$  по правилу:

$$F_{n}'(\xi,\eta) = \left| F_{n}(\xi,\eta) \right| e^{i\psi_{0}(\xi,\eta)}$$
(3)

От функции  $F'_n(\xi,\eta)$  вычисляется обратное преобразование Френеля и полученная функция  $f_n(x,y)$  в плоскости элемента заменяется на функ-

цию  $f'_{n}(x, y)$  по правилу:

$$f_n'(x,y) = \begin{cases} A(x,y) \frac{f_n(x,y)}{|f_n(x,y)|}, (x,y) \in \Omega \\ 0, (x,y) \notin \Omega \end{cases}$$
(4)

Сходимость этого процесса контролируется по среднеквадратичному отклонению:

$$\delta_{\varphi} = \left[\frac{\int_{-\infty}^{\infty} \int \left[\psi_{0}\left(\xi,\eta\right) - \psi_{n}\left(\xi,\eta\right)\right]^{2} d\xi d\eta}{\int_{-\infty}^{\infty} \int \left[\psi_{0}\left(\xi,\eta\right)\right]^{2} d\xi d\eta}\right]^{1/2}$$

 $\psi_0$  и  $\psi_n$  - заданная и рассчитанная на *n*-й итерации фазы светового поля на расстоянии *z*.

#### Результаты численного эксперимента

Алгоритм (3)-(4) использовался для расчета фазовых оптических элементов, формирующих заданные распределения фазы полиномиального типа на некотором расстоянии. Были выбраны следующие параметры расчета: число отсчетов 128х128, радиус круглой диафрагмы  $\Omega$  равен 0.3мм, дискретность по переменным (*x*,*y*) и ( $\xi$ , $\eta$ ) равна 0.01*mm*,  $k = 10^4 mm^{-1}$ ,  $z_0 = 20mm$  - расстояние до плоскости наблюдения. Амплитуда пучка, освещающего элемент, была гауссовой:

$$\mathcal{A}_{0}(x, y) = \exp\left[-\frac{x^{2}+y^{2}}{w^{2}}\right]$$

Количество итераций равно 10. Дальнейшее увеличение числа итераций не приводило к заметному изменению результатов.

На Рис.1 показаны результаты расчета для случая формирования волнового фронта следующего вида:



На рис. 1 показаны: фаза  $\varphi(x,y)$  оптического элемента (а), ее центральные сечения по осям x и y; и фаза, сформированная на расстоянии  $z_0$  (б), ее центральные сечения по осям  $\xi$  и  $\eta$  (сплошная линия на рис.1б - рассчитанная фаза, пунктирная линия - заданная фаза (5)). Отличие рассчитанной фазы (рис.1б) от заданной составило 0,1%.



Рис. 1. Формирование волнового фронта: a) - распределение фазы на элементе, освещаемом гауссовым пучком; б) - распределение фазы на расстоянии z<sub>0</sub>.

Затем дополнительно была введена на каждом шаге операция квантования функции распределения фазы по *M* уровням значений фазы: Затем дополнительно была введена на каждом шаге операция квантования функции распределения фазы по *M* уровням значений фазы:

$$\varphi_{k}(x,y) = \frac{2\pi m}{M},$$

$$\frac{2\pi m}{M} \le \varphi_{k} \le \frac{2\pi (m+1)}{M},$$

$$k = \overline{1, N}, \ m = \overline{0, M-1},$$
(6)



где *k* - номер итерации.

На рис. 2 и рис. 3 приведены результаты квантования для предыдущего случая формирования волнового фронта  $\psi_0(\xi,\eta)$  по 10 и 5 уровням фазы соответственно.

При этом отличие рассчитанной фазы от заданной составило в среднем 7,7% для рис.2 и 15,7% для рис.3.



Рис. 2. Формирование волнового фронта с квантованием фазы по 10 уровням. а)- распределение фазы на элементе, освещаемом гауссовым пучком; б)-распределение фазы на расстоянии z<sub>0</sub>

Приведенные результаты говорят о том, что, применяя предложенный алгоритм, за небольшое число итераций удается рассчитать фазовые оптические элементы, которые на некотором расстоянии формируют волновые фронты типа

$$\psi(\xi,\eta) = \pm \alpha \left(\xi^k \pm \eta^l\right),$$

отличающиеся от заданных не более, чем на 7-8% при не менее, чем 10-ти уровнях квантования.

## Амплитудные линзы

Рассмотрим еще один вариант модификации алгоритма ГС, позволяющий решить задачу расчета амплитудных линз. В данном случае методом последовательных приближений решается интегральное уравнение вида:



Рис. 3. Формирование волнового фронта с квантованием фазы по 5-ти уровням. а)-распределение фазы на элементе, освещаемом гауссовым пучком; б)-распределение фазы на расстоянии z<sub>0</sub>

Решение уравнения (6) ищется из условия минимизации функционала:

$$M = \int \int_{-\infty}^{\infty} W(\xi,\eta) \Big[ \sqrt{I_0} - \big| F(\xi,\eta) \big| \Big]^2 d\xi d\eta + + \alpha^2 \int \int_{-\infty}^{\infty} \big| F(\xi,\eta) \big|^2 d\xi d\eta$$
(7)

где  $I_0 = I(\xi_0, \eta_0)$  - пиковое значение интенсивности в точке  $(\xi_0, \eta_0)$ ,  $W(\xi, \eta)$  - весовая апертурная функция:

$$W(\xi,\eta) = \begin{cases} 1, (\xi,\eta) \in S \\ 0, (\xi,\eta) \notin S \end{cases},$$

S - малая область вблизи точки,  $\alpha$  - постоянная, регулирующая уровень энергии рассеянного света. Первое слагаемое в (7) показывает отклонение рассчитанного поля от пика интенсивности в точке  $(\xi_0, \eta_0)$ . Максимальная дифракционная эффективность достигается при условии примерного равенства энергии шума и сигнала:

$$I_0 \approx \alpha^2 \int \int_{-\infty}^{\infty} \left| F\left(\xi, \eta\right) \right|^2 d\xi d\eta \tag{8}$$

Алгоритм минимизации функционала (7) аналогичен алгоритму ГС (3)-(4), но вместо замены (3) используется замена:

$$F_{n}^{\odot}(\xi,\eta) = \left(\sqrt{I_{0}}W(\xi,\eta) + \alpha \left|F(\xi,\eta)\right|\right) \frac{F(\xi,\eta)}{\left|F(\xi,\eta)\right|}, (9)$$

а вместо замены (4) используется замена

$$f'(x,y) = \begin{cases} \left| f_n(x,y) \right|, \ (x,y) \in \Omega \\ 0, \ (x,y) \notin \Omega \end{cases}$$
(10)

На рисунке 4 представлены результаты численного эксперимента, моделировавшего работу амплитудной линзы, рассчитанной при помощи алгоритма (9)-(10). Рис. 4(а) демонстрирует амплитудный элемент, освещавшийся плоским пучком и его центральное сечение, а рис. 4(б) - распределение интенсивности на расстоянии  $z_0=160mm$ . Диаметр линзы равен 3mm, волновое число  $k = 10^4 mm^{-1}$ . Число итераций равно 15. Дифракционная эффективность полученной линзы составила 18,2%.

где  $I(\xi,\eta)$  - требуемое распределение интенсивно-



Рис. 4. Расчет амплитудной линзы: а) рассчитанный элемент и его центральное сечение; б)распределение интенсивности на расстоянии Z<sub>0</sub>.

На рисунке 5 приведены результаты работы амплитудной зонной пластинки Френеля с параметрами, аналогичными параметрам рассчитанной линзы. Рис. 5(а) демонстрирует распределение амплитудных зон на пластинке, а рис. 5(б) - распределение интенсивности светового поля на расстоянии  $z_0$  и его центральное сечение. Дифракционная эффективность зонной пластинки составила 20,9%, но ширина центрального пика интенсивности была несколько больше, чем для амплитудного элемента, рассчитанного итеративным методом.



Рис. 5. Амплитудная зонная пластинка: а) - амплитудное пропускание зонной пластинки; б) распределение интенсивности на расстоянии z<sub>0</sub> и его центральное сечение.

## Заключение

Таким образом, в данной работе были представлены итеративные алгоритмы расчета дифракционных оптических элементов, формирующих заданные распределения фазы когерентного светового поля, и амплитудных линз, основанные на модификациях алгоритма Герчберга - Секстона. Приведены численные результаты, демонстрирующие возможность успешного применения предложенных алгоритмов.

# Литература

1. Голуб М.А., Живописцев Е.С., Карпеев С.В., Прохоров А.М., Сисакян И.И., Сойфер В.А. Получение асферических волновых фронтов при помощи голограмм. //Доклады АН СССР, 253 (1980) 1104-1108.

2. Lesem L.B., Hirsh P.M., Jordan J.A. The kinoform: A new wave front reconstruction device. //IBM J.Res.Develop., 13 (1969), 150-155.

3. Gerchberg R.W., Saxton W.O. A practical algorithm for the determination of phase from image and diffraction plane pictures. //.Optik 35 (1972) 237-246

4. Kotlyar V.V., Nikolsky I.N., Soifer V.A. Adaptive iterative algorithm for focusator's synthesis. // Optik, 88 (1991) 17-19.

5. Kotlyar V.V., Philippov S.V. Phase diffractive elements forming pregiven phase distribution. //Opt. & Lasers Tech., 27 (1995) 229-233.